



Instytut Filologii Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza do zgłaszania udziału w konferencji

DWA MILLENNIA Z OWIDIUSZEM (POZNAŃ, 29 LISTOPADA–1 GRUDNIA 2018)

W roku 2018 przypada dwutysięczna rocznica śmierci Publiusza Owidiusza Nazona, poety, który przez następne tysiąclecia kształtował nie tylko gust literacki kolejnych epok, ale stanowił niewyczerpane źródło inspiracji dla kultury i sztuki. Warto zatem przyjrzeć się także temu drugiemu wcieleniu Owidiusza i jego „życiu po życiu”.

Przedmiotem rozważań konferencyjnych pragniemy uczynić przede wszystkim szeroko pojętą recepcję twórczości poety, dla której punkt startowy wyznacza rok śmierci, czyli 18 r. n.e. By jednak „konferencja o Owidiuszu” nie okazała się „konferencją bez Owidiusza”, część obrad poświęcimy również samej twórczości tego poety.

Oprócz tekstów omawiających dzieła Nazona, interesować nas będą wszelkie przejawy jego literackiej obecności:

- ❖ od prób naśladownictwa czy emulacji, po kontynuacje, przetworzenia, nawiązania, gry intertekstualne;
- ❖ od literatury dawnej po najnowszą, od wysokiej po niską i popularną;
- ❖ tradycje przekazu tekstów, historie wydań, trendy i mody w przekładach tego poety;

Nie chcemy rozważań nad oddziaływaniem Owidiusza ograniczać jedynie do literatury, dlatego zapraszamy także do prezentacji referatów o recepcji tego poety w muzyce i sztukach wizualnych (malarstwo, rzeźba, film).

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2018 i zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów. Oprócz tematu wystąpienia (20 min.) prosimy również o przesłanie notki biograficznej (z podaniem afiliacji) i abstraktu (250–500 słów). Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: ovidius2018@amu.edu.pl

Organizatorzy

Dr Łukasz Berger
Dr Marlena Puk
Dr hab. Monika Miazek-Męczyńska
Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska

200 
— LAT OWIDIUSZA —

ul. A. Fredry 10, Collegium Maius, 61-701 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel/fax. +48 61 829 46 23
ifkuam@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl